Задание по РФЭС.

Соловьянов Михаил 17 января 2020 г.

1 Задача 1

Задание: Зафитировать спектр Si2p, полученный после роста на подложке кремния слоя $Hf_{0,5}Zr_{0,5}O_y$, определить толщину оксида (слайды 9,10)

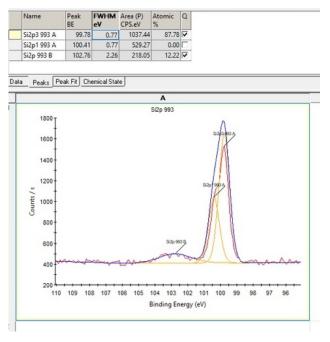


Рис. 1: Спектр к задаче 1. Вид из интерфейса программы. Спектр после роста на подложке слоя $Hf_{0,5}Zr_{0,5}O_y$

Решение: Воспользуемся формулой для интенсивности РФЭС линий Si2p от Si и SiO_2 , соответственно:

$$I_{Si} = Q\lambda_{Si}C_{Si}exp(-\frac{x_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2}cos\Theta})exp(-\frac{x_{HZO}}{\lambda_{HZO}cos\Theta})$$
 (1)

$$I_{SiO_2} = Q\lambda_{SiO_2}C_{SiO_2}exp(-\frac{x_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2}cos\Theta})exp(-\frac{x_{HZO}}{\lambda_{HZO}cos\Theta})$$
(2)

Тогда:

$$\frac{I_{SiO_2}}{I_{Si}} = \frac{\lambda_{SiO_2}}{\lambda_{Si}} \frac{C_{SiO_2}}{C_{Si}} \frac{1 - exp(-\frac{x_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2}cos\Theta})}{exp(-\frac{x_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2}cos\Theta})}$$

Откуда получается при подстановке:

$$Y = -\frac{x_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2} cos\Theta} = -0.33 \tag{3}$$

А толщина оксида:

$$X = 6.031 \times 10^{-9} \approx 0.6nm \tag{4}$$

2 Задача 2

Задание: Зафитировать спектр Si2p, полученный после роста на подложке кремния слоя $Hf_{0,5}Zr_{0,5}O_y$ и Ti, определить толщину оксида (слайды $9{,}10$)

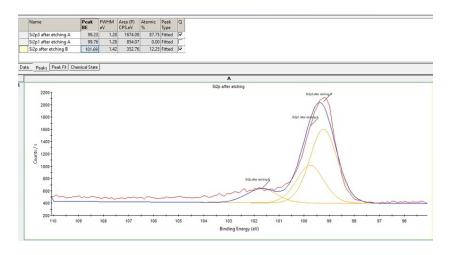


Рис. 2: Спектр к задаче 2. Вид из интерфейса программы.

$$x = -log(\frac{1007647}{725439})$$

$$log(\frac{1007647}{725439}) = \frac{y_{SiO_2}}{\lambda_{SiO_2}cos\Theta}$$

$$y \approx 6.04721 \times 10^{-11} \approx 0.6nm$$